

半導体集積システム創発センター

材料科学、物理学、化学の基礎領域から、電気電子、デバイス技術、集積回路、回路設計、アーキテクチャ、オペレーティングシステム、さらには機器アプリケーションに至るまで、半導体技術の幅広いレイヤーの包括的な研究開発を担う創発的な拠点です。

ユニット参加メンバー

ユニット長：石黒仁揮

副ユニット長：吉岡健太郎

田中貴久、野田啓、斎木敏治、中野誠彦、松谷宏紀、山崎信行、近藤正章、多田宗弘

